Q85475-D033108 (Abst)

1/9/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2008 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0006268571

WPI ACC NO: 1993-060929/199308 Related WPI Acc No: 1992-197388

XRAM Acc No: C1993-027134

Appts. for koji prodn. - has stirrer for steamed rice in vessels moving on circulating passage

Patent Assignee: MITSUBISHI AGRIC MACH CO LTD (MISU)

Inventor: AOTO H; KURIHARA K; SATO S
Patent Family (2 patents, 1 countries)

Patent Application

Number Kind Date Number Kind Date Update JP 5007486 A 19930119 JP 1990247221 A 19900919 199308 B JP 1991245163 A 19900919 JP 2807935 B2 19981008 JP 1990247221 A 19900919 199845 E JP 1991245163 A 19900919

Priority Applications (no., kind, date): JP 1991245163 A 19900919; JP 1990247221 A 19900919

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes
JP 5007486 A JA 7 2 Division of application JP 1990247221

JP 2807935 B2 JA 8 Division of application JP 1990247221

Previously issued patent JP 05007486

Alerting Abstract JP A

Apps. comprises vessels which house steamed rice, circulating structure to move the vessels and stirrer to stir the steamed rice in the vessels moving on a circulating passage.

USE - For making sake.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: APPARATUS; KOJI; PRODUCE; STIR; STEAM; RICE; VESSEL; MOVE; CIRCULATE; PASSAGE

Class Codes

International Classification (Main): C12M-001/16 (Additional/Secondary): C12G-003/02

File Segment: CPI DWPI Class: D16

Manual Codes (CPI/A-M): D05-A03C; D05-E

Original Publication Data by Authority

Japan

Publication No. JP 5007486 A (Update 199308 B)

Publication Date: 19930119

APPARATUS EQUIPPED WITH STIRRER FOR PRODUCING KOJI

Assignee: MITSUBISHI AGRICULT MACH CO LTD (MISU)

Inventor: SATO SADAYOSHI

AOTO HISAKAZU KURIHARA KATSUMI

Language: JA (7 pages, 2 drawings)

Application: JP 1990247221 A 19900919 (Division of application)

JP 1991245163 A 19900919 (Local application)

Original IPC: C12M-1/16(A) C12G-3/02(B) Current IPC: C12M-1/16(A) C12G-3/02(B)

Publication No. JP 2807935 B2 (Update 199845 E)

Publication Date: 19981008

Assignee: MITSUBISHI AGRIC MACH CO LTD (MISU)

Language: JA (8 pages)

Application: JP 1990247221 A 19900919 (Division of application)

JP 1991245163 A 19900919 (Local application)

Related Publication: JP 05007486 A (Previously issued patent)

Original IPC: C12M-1/16(A) C12G-3/02(B) Current IPC: C12M-1/16(A) C12G-3/02(B)

?

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-7486

(43)公開日 平成5年(1993)1月19日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 1 2 M	1/16	103	2104-4B		
C 1 2 G	3/02	119 F	8114-4B		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

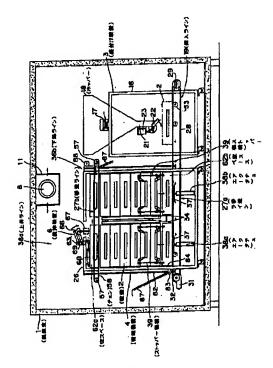
(21)出願番号	特顧平3-245163	(71)出願人 0000	001878
(62)分割の表示	特顧平2-247221の分割	三菱	慶農機株式会社
(22)出願日	平成2年(1990)9月19日	島村	退 県八東郡東出雲町大字揖屋町667番地
		(72)発明者 佐薗	貞義
		島根	県八東郡東出雲町大字揖屋町667番地
		1	三菱農機株式会社内
		(72) 発明者 青戸	人和
		島根	県八東郡東出雲町大字揖屋町667番地
		1	三菱農機株式会社内
		(72) 発明者 栗原	1 克己
		島根	県八東郡東出雲町大字揖屋町667番地
			三菱農機株式会社内
		(74)代理人 弁理	土 河野 誠
		ĺ	

(54) 【発明の名称】 撹拌装置付製麹装置

(57) 【要約】

【目的】 製麴装置における容器2の循環作業や手入れ作業の能率を高める。

【構成】 製麹室1内で多数の容器2に蒸米24を収容して循環させながら製麹を行う装置の循環経路中に、上記容器2内の蒸米24を撹拌する撹拌装置6を設けた。



【特許請求の範囲】

蒸米 (24) を収容した多数の容器 【請求項1】 (2)を位置移動させながら製麹を行う装置において、 前配容器(2)を移動させる循環機構(4)を設けると ともに上記移動途中において容器(2)内の蒸米(2 4)を撹拌する撹拌装置(6)を設けてなる撹拌装置付 製麴装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は蒸米を収容する容器を 10 製麹室内で循環させるものにおいて、循環途中で容器内 の蒸米を撹拌する撹拌装置を設けた製麹装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来吟醸酒等の高級酒を造るための上質 の麹として突破精麹が用いられるが、これらの上質の麹 は温度、湿度等の環境が整えられた製麹室(室=むろ) 内で、小量の蒸米を個々に収容した多数の容器(麹養) を均一条件下で発酵させるために、積み重ね位置の入れ 換えを行う必要があるが、これらの積み換えを機械的に 行う装置として、特開平1-269482号公報に示さ 20 れるものが公知である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のように 多数の容器を用いて機械的に製麹を行う場合であって も、製麹途中で行う仲仕事や仕舞仕事等のような蒸米盛 形状の変更や撹拌作業は前記積み換え(循環)装置から 降ろして人手によって行われなければならず、作業能率 や雑菌侵入防止等の観点から好ましくなかった。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記のような問題点を解 30 決するための本発明の装置は、蒸米24を収容した多数 の容器2を位置移動させながら製麹を行う装置におい て、前記容器2を移動させる循環機構4を設けるととも に上記移動途中において容器2内の蒸米24を撹拌する 撹拌装置6を設けたことを特徴としている。

[0005]

【作用】循環機構4では蒸米を収容した多数の容器2が 順次循環するように位置移動されて温度や温度等の面で 各容器の蒸米が均一な条件の下で発酵するように構成さ れ、撹拌装置6は上記循環移動途中の容器2に挿入され 40 て蒸米の撹拌や感形状の変更を行う。このため容器2は 撹拌等の作業のために循環機構4や製麹室1から取り出 す必要もなく、能率良くなるとともに雑菌等の付着も予 防される。

[0006]

【実施例】図面は本発明の実施例を示し、図1, 図2は 製物室1内に収容された製物装置の正面図及び側面図で ある。本実施例では製麹装置は麹蓋2に対して最初の蒸 米の盛付けを行う盛付け装置3と、盛付け後の麹蓋2を 多数搬入して積重ね、該積重ね状態において各麴蓋2を 50 上記フレーム26内には多数段(図示する例では8段で

温度、湿度、Coェ濃度等の製麴条件を均等に与えるた めに昇降及び移送循環(ローテーション)させる循環機 構4と、該循環機構4上において必要に応じて撹拌又は 盛形状を変更させ、各麹蓋1内における発酵条件の均一 化を行うための撹拌装置6とで構成される。

【0007】以下これらの各装置や機構及びそれぞれの 作用等につき詳述する。

A. 製麴室

製麹室1は前記製麹室装置を内部収容できるスペースを 有し且つ外部環境と遮断された環境室を形成するよう に、周壁を非含水性及び断熱性材料より構成し、室外に 設置された空調機7と上下の風道8、9及びフード11 によって接続されている。該空調機7は外部の空気を浄 化し温度及び湿度と風量、その他必要に応じ酸素濃度、 炭酸ガス濃度等を調節出来る機能を備えている。さら に、製麹室1には外部のコントローラー(図示しない) と接続して上記のような内部環境を測定制御する温度計 12、湿度計13、炭酸ガス (Co2) をサンプリング して計測する濃度計14等が取付けられている。

【0008】B. 盛付け装置

盛付け装置3にはフレーム16上に歪み量によって荷重 測定を行う荷重センサー17を介して、蒸米投入用ホッ パー18が取付けられ、該ホッパー18の下方には、麹 蓋2を載置して待機させるベルトコンベアからなる搬入 ライン19が左右方向に設置されている。上記麹蓋2に はホッパー18の排出口21より所定量の蒸米24 (図 5参照)が排出落下されるが、このときダンパー開閉用 の駆動部23が、上記荷重センサー17の測定値に応動 し、ダンパー22が開閉して蒸米の供給(盛付け)量が 常に一定になるように設定されている。ホッパー18へ の蒸米の供給量はパッチ式では一枚当たりの麹蓋2への 盛付け量と次に述べる循環機構4に積込む蒸米の総量 (例えば80~90kg) とによって決められ、連続供 給式ではホッパー18への供給口(図示しない)を断熱 的に閉塞できる機構にすることが望ましい。盛付け装置 3では蒸米24は図5(A)に示すような初期形状で盛 付けられ、盛付後の麹蓋2では搬入ライン19によって 図1中で左方の循環機構4内に送り込まれる。

【0009】C. 循環機構

(a) 下部移送ライン

循環機構4のフレーム26の下方には、上記搬入ライン 19のコンペア左端が延長されてなる下部移送ライン2 7 a が左右に挿通されており、前後2本のエンドレスペ ルト28は、盛付け装置3の右端のプーリ29と循環機 構4の左端のモーター31付の駆動プーリ32に巻掛け られ、ベルト28の上辺下にはベルト28及び麹蓋2を 支えるガイドブーリ33が適宜ビッチで軸支されてい

【0010】(b) 昇降ライン

各列に空きスペースを1個設けている) に麹蓋2がフレ ーム内部のガイド34に沿って左右2列に近接して平行 に積重ねられるような上昇ライン36aと下降ライン3 6 bが形成されており、両ライン36a、36 bの下方 のベルト28、28間には最下段の麹蓋2を下方より受 け止め、あるいは持ち上げて昇降せしめる受板37付の エアシリンダからなるアクチュエータ38a, 38bが 上向きに設置されている。該アクチュエータ38a, 3 8 bには製麹の進行によって麹蓋2内の蒸米(麹)の重 量変化を検出する計量装置(図示しない)が付設されて 10 いる。上昇ライン36 aは下部移送ライン27 aによっ て送られてきた麹蓋2を、アクチュエータ38aにより 一段づつ一定時間間隔毎に上方へ間欠上昇させる機構で あり、下降ライン36bは後述する上部移送ライン27 bにより麹蓋2が最上段に移送されると、これをアクチ ュエータ38bの操作により上記上昇ラインにおける上 昇間隔に対応して一段ずつ下降せしめる機構である。こ れらの作動には上記アクチュエータ38a, 38bの他 に後で述べる各ラインの前後に設けられたストッパー機 構39が連系作動する。

【0011】(c) 麹蓋の構成

糖蓋2は、第4図に示すように例えば500×700× 120 (mm) の箱型の木製トレーからなり、その中央 は左右方向の仕切り板41により左右に仕切られている。 糖蓋2の正面及び背面には、アングル状断面の把手 40が横向きに付設されており、正面及び背面周壁の下 端は底面より突出し、積み重ねた状態で左右壁上端側に 通風窓42が形成される構造になっている。また正面及 び背面周壁の上下端には積み重ねや移送に際して損傷し ないようにステンレス又はアルミ等金属製のカバー43 が被着され、さらに該周壁下端は左右に摺動させ易いようにそり形となっている。

【0012】(d)ストッパー機構及び昇降ラインの作 動

ストッパー機構39は昇降ライン36a,36bの各前後位置に近接して設けられており、これを下降ライン36b側についてみると、図1,図4に示すようにフレーム26側に固定して設けられたストッパーフレーム4には、上下各位置で共に回動自在なへ字形のレパー46と爪47が、それぞれの略中心で軸支され、レパー464の外端には上下方向のロッド48の上端が連結され、下方の爪47にはブラケット49が外側面側に突設されて上記ロッド48に上下スライド可能に連結されている。ブラケット49の上部近接位置のロッド48にはセットリング51が嵌着され、ブラケット49の上方へのスライドを規制している。

【0013】上記プラケット49の下方に突出するロッド48の端部にはスプリング52が外装され、スプリング受53によりプラケット49を常に上方に付勢している。この機構によりレバー46と爪47は、固定支点を 50

軸として回動したときロッド48,プラケット49を介して互いに同方向に回動するような連動機構をなしている。しかしレバー46が一定以上反時計方向回動すると、爪47はストッパーフレーム44側に突設したストッパーピン54に接触して停止するため、スプリング52が圧縮されてレパー46はスプリング52に抗して回動することになり、該スプリング52によりレバー46も復帰する。

【0014】昇降ライン36a、36bの下方においてアクチュエータ38a、38bが各ラインにおける麹蓋2を昇降させることが上記ストッパー機構39の爪47とレバー46を把手40によって開閉させるとともに、爪47によって最終的には、所定段の麹蓋2を爪47上に順次支持せしめることにより、積み重ね状態の麹蓋2を循環移動させるものである。

【0015】(e)移送ライン

下部移送ライン27aは、既に述べたようにベルト28 及びモーター31を搬入ライン19と共用しており、下降ライン36bから下降した麹蓋2は移送ライン27a 20 で上昇ライン36a下の定位値に移送される。これに対し昇降ライン36a、36b上では、フレーム26に各ラインの最上段位置の麹蓋2を左から右に向かって水平移送する移送ライン27bが設けられ、該移送ライン27bは図1~図3、図6に示すようにフレーム26の左右側面前後端のプラケット56に軸支されたスプロケット57と、該スプロケット57に左右方向に巻掛けられた2本のチエン58、上記スプロケット57及びチエン58を駆動するモーター59によって構成されている。

【0016】そして上昇ライン36a上の最上段位置に 麹蓋2が上昇し且つ下降ライン36bの最上段位置が空 きスペースとなった時に、上昇ライン36a上より下降 ライン36 b上に麹蓋2が水平に摺動移動して移送され る。前後のチエン58は図6に示すように麹蓋2の把手 40に沿って張設され、該チエン58には上記把手40 の左端に係止して麹蓋2を左方向に送るための係止部6 1が所定のピッチで設けられている。上記昇降ライン3 6 a, 3 6 b中には上述のようなローテーションを円滑 に行うため上昇ライン36aの最上段位置と、下降ライ ン36 bの最下段位置を麹蓋2の一個分に相当する空き スペース62a、62bが形成されるようになってお り、この構成により昇降作動と左右の移送作動はそれぞ れ同時に行わせることができる。上記のように麹蓋2を 積み重ねて昇降ラインを構成することにより、アクチュ エータ38a,38b及びストッパー機構39のような 簡単な機構の昇降装置で昇降ラインを作動させることが できる。

【0017】D. 撹拌装置

撹拌装置6は、盛付け装置3によって盛付けられた蒸米24を、図5(A)の状態から例えば同図(B), (C)等の状態に盛り形状を変更するもので、この変更

は製麹の進行に応じて、麹蓋2内の麹全体を均一条件下で発酵させるために毎回のローテーション毎に又は数回のローテーションの間隔を置いて行うものである。上記 撹拌装置6は、上昇ライン36a上に突設したブラケット63、該ブラケット63に基端部又は屈曲点を軸支した平行リンクからなる揺動アーム64、該揺動アーム64の先端に取り付けられたモーター66付の撹拌部67、上記揺動アーム64の右端を上下に揺動させるようにフレーム26側に取り付けられたエアシリンダー68とで構成されている。

【0018】図6は上記撹拌部67の構造を示し、この例では仕切板41で2分割された麹蓋2の左右の各区画に対し、揺動アーム64の下降時に前後方向に整列配置された複数本の回転軸69が下向きに挿入され、上記回転軸69のまわりには4本の水平方向の撹拌棒71が一定ピッチ毎に異なる角度で突設されている。酸撹拌部67は、麹蓋2が上昇ライン36a上から下降ライン36b上に移送開始する際に上方より下降して交互に逆回転連動を続け、麹蓋2の移送により周壁が撹拌部67に接衝する前にシリンダー68によって上方に揺動させられ、次の撹拌作動の特機姿勢に格納される。この作動により麹蓋2内の麹は撹拌されるが、所望の盛り形状を得るため、上部移送ライン27bの速度を変化させたり、撹拌部67の揺動を繰り返すこともある。

【0019】図7は上記撹拌部67の他の実施例を示し、この例では、各撹拌部67が撹拌棒71の代わりに交互に逆向きのらせん体72が回転軸69に取り付けられている。その他撹拌部67は上記のように回転部を有しないならし板状のもの又は櫛状のものを上方から下降させて盛り形状を変更するものであってもよい。

【0020】E. 換気調節部

図2に示すように空調機7に室内空気を返送する風道9には、換気調節部73が介設されており、該換気調節部73は室内の空気が発酵によってCo2 濃度が過度に高まり、あるいは室内の環境温度の低下に際し湿度が急変する場合、室内の空気を外部に放出し、空調機7内に外気を取り入れる等の換気調節を行う。即ち、換気調節部73は上下に開口部74a,74bを有する箱状のケース76を風道9に接続し、上記開口部74a,74bの内側端部には開口部74a,74bを開閉するダンパー4077a,77bが各括動自在に軸支され、通常の状態では両ダンパー77a,77bが開口部74a,74bを閉塞してケース76は風道の一部として作用するが、上記ダンパー77a,77bを同量ずつ開くとその開度に応じて開口部74aからは外気が導入されて空調機7に送られ、室内の空気は開口部74bから外部に放出される。

【0021】 さらにダンパー74a,74bを回動させ その上方に付設されたコンセント引上げ用リコイル装置ると、上記ダンパー74a,74bは第2図仮想線に示 88により、自動的に最上段の待機位置まで引上げられすように斜め方向で互いに重なり合って風道9の前後を 50 る。上記のようにして、上昇ライン36a,下降ライン

遮閉するとともに、閉口部74a,74bを全閉にするので、空調機7に送り込まれるエアはすべて外気となり、室内から放出されるエアはすべて外部に放出される。上記ダンパー77a,77bとともに軸支されるアーム78a,78bと、アーム78a,78b場を連結するロッド79と、上記アーム78aを揺動させてダンパー77a,77bを逆方向に連動開閉させるケース76側に取り付けたシリンダ81とによって駆動される。

10 【0022】F. 品温測定

製麹室1内での麹の発酵(製麹)の進行状況の把握にとって、麹蓋2内の麹の品温及びその変化の測定は極めて 重視されるが、この実施例では循環機構中での上昇又は 下降作動中は常に各1個の特定の製麹の品温を測定する 機構及び方法を採用している。

【0023】以下上記品温測定の機構について説明する。循環機構のフレーム26の左右側面には上下方向のガイドロッド82が各一本設置され、該ロッド82にはそれぞれマグネット着脱式のプラグ83が昇降スライド自在に付設されている。これに対して例えば上昇ライン36aの最下段にある麹蓋2の両側面には上記マグネットプラグ83を吸着接続するマグネット式コンセント84が付設され、両者はソレノイド等により品温測定開始前に予め接続される。また上記最下段の麹蓋2内には第3図に示すように左右両端に通じる測定回路85が配線され、その中央には白金センサー等からなる品温センサー86が付設されていて、品温は左右いずれのコンセント84を通じてでも電気的に測定できる構成となっている。

30 【0024】その結果上昇ライン36bでは当該主流 が最下段から最上段に至るまでの間、プラグ83とコンセント84は共に接続された状態で上昇し、コード87を通じてコントローラ(図示しない)に測定品温を伝達しており、麹蓋2が下降ライン36bに移送される瞬間に上記プラグ83とコンセント84は外され、移送後は下降ライン36bの最上段に待機しているプラグ83と 麹蓋2の右側のコンセント84が接続されて、当該麹蓋2が最下段に下降するまで品温測定される。この間プラグ83は自重により下方に緩速下降し、次の接続のために待機している。

【0025】他方、下降ライン36b側では、最上段位置の麹蓋2の右側面のコンセント84に対して、下降ライン側のプラグ83がセットされており、上昇ライン側の測定とは別に下降ライン側では前記同様の品温測定が行われ、当該麹蓋2が最下段に下降して上昇ラインに移送されるまで続けられる。尚、下降ライン36bで下降させられてコンセント84と分離されたプラグ83は、その上方に付設されたコンセント引上げ用リコイル装置88により、自動的に最上段の特機位置まで引上げられる。上記のようにして、上昇ライン36a、下降ライン

7

36 bでは常に一個、合計二個の麹蓋において連続的に 品温測定が行われる。

【発明の効果】以上のように構成される本発明の装置に

[0026]

よれば、機械的に能率良く行われる蒸米容器の積み換え (循環)作業を維続しながら蒸米の盛形状変更や撹拌等 の作業を行うことができるとともに、これらの作業のために蒸米容器を製麹室や室外へ出し入れする必要がない。このため製麹作業の能率が高まるとともに容器への 2 雑菌侵入等の不都合も防止され、容器の出し入れに伴う 10 4 環境変化が生じないほか、製麹作業や環境制御を自動化 6 する場合でも連続的な制御や作業ができる利点がある。 1

【図面の簡単な説明】

- 【図1】製麴装置の一部断面正面図である。
- 【図2】同じく製麹装置の側面図である。
- 【図3】循環機構の平面図である。
- 【図4】循環機構の一部分解斜視図である。

【図 5】 (A) ~ (C) は麹蓋内の麹の盛り形状を示す 説明図である。

【図 6】上部移送ラインと撹拌装置の構造を示す拡大断面図である。

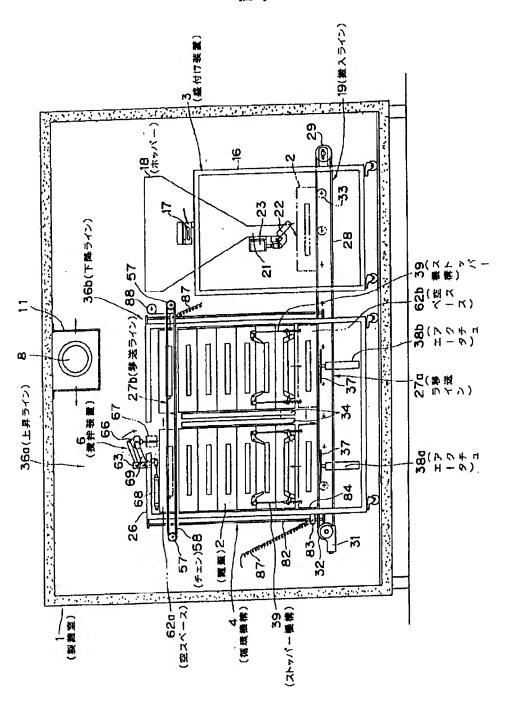
【図7】撹拌装置の他の実施例を示す拡大断面図であ る。

【符号の説明】

- 1 製物室
- 2 糖素 (容器)
- 10 4 循環機構
 - 6 撹拌装置
 - 19 搬入ライン
 - 26 フレーム
 - 27a, 27b 移送ライン
 - 36a 上昇ライン
 - 36b 下降ライン
 - 38a, 38b アクチュエータ

(B) 24 (C) 24 (C) 24 (C) 25 (C) 26 (C

[図1]



[図2]

